

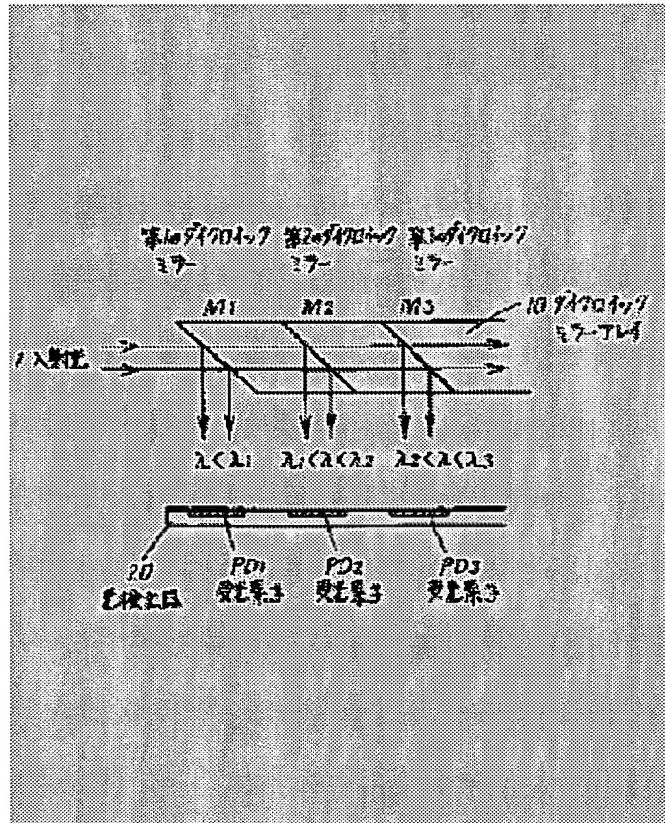
SPECTROSCOPE AND MANUFACTURE OF DICHROIC MIRROR ARRAY OF SPECTROSCOPE

Patent number: JP10078353
Publication date: 1998-03-24
Inventor: TAMURA TETSUJI; TANAAMI TAKEO
Applicant: YOKOGAWA ELECTRIC CORP
Classification:
- international: G01J3/12
- european:
Application number: JP19960231972 19960902
Priority number(s): JP19960231972 19960902

[Report a data error here](#)

Abstract of JP10078353

PROBLEM TO BE SOLVED: To simplify the structure and improve the light utilizing efficiency by arranging a plurality of dichroic mirrors mutually differed in building up wavelength of reflectance in the optical axial direction in order from the larger wavelength.
SOLUTION: A dichroic mirror array 10 is formed of a plurality of dichroic mirrors M1 , M2 , M3 . The mirrors M1 -M3 are arranged in series in the incident optical axial direction, and the incident surface of each mirror M1 -M3 is inclined 45 deg. to the incident optical axis. When the building up wavelength of reflectance of each mirror is λ_1 , λ_2 , λ_3 , a relation of $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$ is established. When the incident light is incident on the mirror M1 , the wavelength component of λ_1 or less is reflected and incident on the light receiving element PD1 of a light detector 20, and the wavelength component more than λ_1 is transmitted and incident on the next mirror M2 . Since the wavelength-selectively reflected light is thus received, and the transmitted light is incident on the next stage, all the incident lights can be utilized with a simple structure.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-78353

(43)公開日 平成10年(1998)3月24日

(51)Int.Cl.⁶
G 0 1 J 3/12

識別記号

府内整理番号

F I
G 0 1 J 3/12

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数7 O L (全 5 頁)

(21)出願番号 特願平8-231972

(22)出願日 平成8年(1996)9月2日

(71)出願人 000006507

横河電機株式会社

東京都武蔵野市中町2丁目9番32号

(72)発明者 田村 哲司

東京都武蔵野市中町2丁目9番32号 横河

電機株式会社内

(72)発明者 田名網 健雄

東京都武蔵野市中町2丁目9番32号 横河

電機株式会社内

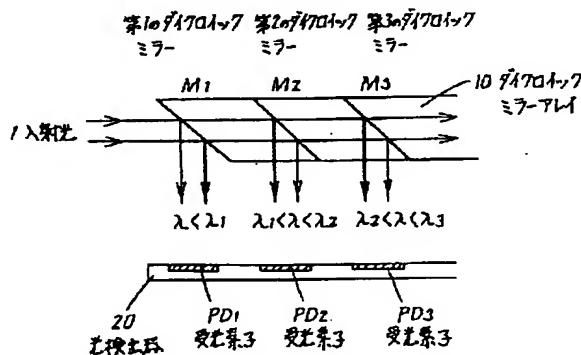
(74)代理人 弁理士 渡辺 正康

(54)【発明の名称】 分光装置および分光装置のダイクロイックミラーアレイの製造方法

(57)【要約】

【課題】簡単な構造にして光利用効率の高い分光装置を実現する。

【解決手段】反射率の立ち上がり波長が互いに異なる複数のダイクロイックミラーを、前記波長が大小順に並ぶようにして光軸方向に直列に配置すると共に、各ダイクロイックミラーの入射面が光軸に対して斜めになるよう配置してなるダイクロイックミラーアレイと、入射光を平行光とし前記ダイクロイックミラーアレイの光軸方向に入射させる平行光入射手段と、前記各ダイクロイックミラーからの反射光を個別に受光する複数の受光素子からなる光検出器を備える。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】反射率の立ち上がり波長が互いに異なる複数のダイクロイックミラーを、前記波長が大小順に並ぶようにして光軸方向に直列に配置すると共に、各ダイクロイックミラーの入射面が光軸に対して斜めになるよう配置してなるダイクロイックミラーアレイと、入射光を平行光とし前記ダイクロイックミラーアレイの光軸方向に入射させる平行光入射手段と、

前記各ダイクロイックミラーからの反射光を個別に受光する複数の受光素子からなる光検出器を具備した分光装置。

【請求項2】前記平行光入射手段と前記ダイクロイックミラーアレイを同一の基板上に形成したことを特徴とする請求項1記載の分光装置。

【請求項3】前記光検出器は、マイクロレンズを用いた光学系を介して前記ダイクロイックミラーからの出射光を受光するように構成されたことを特徴とする請求項1記載の分光装置。

【請求項4】前記ダイクロイックミラーからの出射光を別々の分光器により更に分光し、その後に光検出器で受光するように構成したことを特徴とする請求項1記載の分光装置。

【請求項5】前記平行光入射手段は、測定対象またはその実像面に置かれたスリットからの出射光を平行にするように構成されたことを特徴とする請求項4記載の分光装置。

【請求項6】前記各ダイクロイックミラーの後段に置かれた各分光器の入射スリットが測定対象の実像面に位置していることを特徴とする請求項4記載の分光装置。

【請求項7】反射率の立ち上がり波長が互いに異なる複数のダイクロイックミラーを、前記波長が大小順に並ぶようにして光軸方向に直列に配置すると共に、各ダイクロイックミラーの入射面が光軸に対して斜めになるよう配置してなるダイクロイックミラーアレイと、

入射光を前記ダイクロイックミラーアレイの光軸方向に入射させる平行光入射手段と、

前記各ダイクロイックミラーからの反射光を個別に受光する複数の受光素子からなる光検出器を備えた分光装置において、前記ダイクロイックミラーアレイは、

反射率の立ち上がり波長の異なる複数のダイクロイックミラー面をその波長の大小順に積層し、その後斜めに板状に切り出すことにより製作されるようにしたことを特徴とする分光装置のダイクロイックミラーアレイの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、比較的簡単な構造で分光することのできる分光装置に関し、特に光利用効率の改善に関するものである。

【0002】

10

【従来の技術】簡単な構造で分光する分光方式に、リニアパリアブルフィルタ（分光フィルタアレイ）をリニアイメージセンサ上に配置し、上方から平行光を照射する方式がある。この種の方式の一例として、図7に示すような市販のフィルタ付きイメージセンサがある。入射光（平行光）1はリニアパリアブルフィルタ2によりその波長分割数だけ位置的に分割され、リニアイメージセンサ（例えば256チャネル）3で受光される。同図（b）はリニアイメージセンサ3の出力例である。

【0003】図8に示すものは分光センサ（ミノルタ製）の例である。受光部は短波長側（400～500nm）用と長波長側（500～700nm）用の2列になっており、上部から入射光（測定光）1が入射するが、短波長側の列にはバンドパスフィルタIとバンドパスフィルタIIを通して400～500nmの波長の光が入射し、長波長側の列にはバンドパスフィルタIとIIIを通して500～700nmの波長の光が入射する。

【0004】バンドパスフィルタ4を通過した光は遮光板5の2列の窓を通して分光フィルタアレイ6に入る。分光フィルタアレイ6によって各波長に分割された光は分割受光素子アレイ7の各受光部に入射する。受光素子アレイ7では光・電変換が行われ、光強度に対応した電流が outputされる。なお、これらの各素子は堆積セラミックパッケージ等に搭載される。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような分光素子においては次のような問題がある。全入射光はまずリニアパリアブルフィルタ2の波長分割数分あるいは分割受光素子アレイ7の素子数分だけ位置的に分割される。受光素子の1素子で受光されるのは、全入射光のうち位置的に分割された光のうちの特定の波長範囲の光のみであり、残りの大部分の波長範囲の光はフィルタによって吸収されてしまい、光利用効率は著しく悪くなってしまうという問題があった。

【0006】本発明の目的は、このような点に鑑み、ダイクロイックミラーを用い、簡単な構造にして光利用効率の高い分光装置を実現しようとするものである。本発明の他の目的は、反射率の立ち上がり波長の異なる複数のダイクロイックミラーからなるダイクロイックミラーアレイを簡単に製作するダイクロイックミラーアレイの製造方法を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】このような目的を達成するために本発明の分光装置は、反射率の立ち上がり波長が互いに異なる複数のダイクロイックミラーを、前記波長が大小順に並ぶようにして光軸方向に直列に配置すると共に、各ダイクロイックミラーの入射面が光軸に対して斜めになるよう配置してなるダイクロイックミラーアレイと、入射光を平行光とし前記ダイクロイックミラーアレイの光軸方向に入射させる平行光入射手段と、前

30

3

記各ダイクロイックミラーからの反射光を個別に受光する複数の受光素子からなる光検出器を具備したことを特徴とする。

【0008】

【作用】反射率の立ち上がり波長を少しずつずらし、入射面の傾いた複数のダイクロイックミラーを光軸方向に直列に配列する。このダイクロイックミラーに入射光を入れると、前記反射率の立ち上がり波長を境にして波長分解された波長域の光がダイクロイックミラーから反射される。ダイクロイックミラーを透過した光は次段のダイクロイックミラーに入射される。各ダイクロイックミラーでの反射光は光検出器の複数の受光素子で個別に受光される。このようにして分光装置が実現できる。この場合ダイクロイックミラーを透過した光はすべて次段のダイクロイックミラーに入射されるようにして入射光をすべて利用しているため、従来のものに比べて格段に光利用効率の高い分光装置を実現することができる。

【0009】

【発明の実施の形態】以下図面を用いて本発明を詳しく説明する。図1は本発明に係る分光装置の一実施例を示す構成図である。図において、10はダイクロイックミラーアレイ、20は光検出器である。

【0010】ダイクロイックミラーアレイ10は、複数のダイクロイックミラーM₁、M₂、M₃（それぞれ第1、第2、第3のダイクロイックミラーという）から構成される。ダイクロイックミラーM₁、M₂、M₃は入射光軸方向に直列的に配列されているが、各ダイクロイックミラーの入射面は入射光軸に対して45度傾いている。なお、入射光を平行光にすると共にダイクロイックミラーアレイ10の光軸方向に適切に入射するための平行光入射手段は図示を省略してある。

【0011】各ダイクロイックミラーの反射率特性は図2に示すように互いに異なっている。第1のダイクロイックミラーM₁の反射率の立ち下がり波長をλ₁、第2と第3のダイクロイックミラーM₂とM₃の反射率の立ち下がり波長をそれぞれλ₂、λ₃とすると、λ₁ < λ₂ < λ₃の関係にある。

【0012】光検出器20は複数の受光素子PD₁、PD₂、PD₃を配列したもので、各受光素子はそれぞれダイクロイックミラーからの反射光を受光する。

【0013】このような構成における動作を次に説明する。コリメートされた入射光を第1のダイクロイックミラーM₁の入射面に入射する。ここで、λ₁以下の波長成分が反射され光検出器20の受光素子PD₁に入射する。λ₁以上の波長成分は透過し、第2のダイクロイックミラーM₂の入射面に入射する。

【0014】第2のダイクロイックミラーM₂によりλ₂以下の波長成分は反射され、λ₂以上の波長成分は透過する。反射した波長成分の光は受光素子PD₂に入射され、透過した波長成分の光は第3のダイクロイックミラ

10

ーM₃に入射する。以下同様にして、各ダイクロイックミラー一面から波長選択され反射された光は光検出器20の受光素子で受光され、透過した光は次段のダイクロイックミラーへ入射される。

【0015】このようにして、簡単な構成により入射光を各ダイクロイックミラーにより分光することができ、更に入射光はすべて利用される構造となっているため光利用効率の高い分光装置を実現することができる。

【0016】なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、各種の変更や変形をなし得るものである。例えば、ダイクロイックミラーアレイ10が図2に示すものとは長波長側と短波長側で反射率が反対の特性となる構造であってもよい。ただし、その場合は、ダイクロイックミラーの配列順序を図1のものとは逆にする必要がある。

【0017】また、平行光入射手段（図示せず）とダイクロイックミラーアレイ10を同一の基板（透明な基板であり、例えばガラス基板等が利用される）上に形成するようにもよい。また、各ダイクロイックミラーからの出射光を集光光学系を介して光検出器20で受光するようにもよい。

【0018】なお、ダイクロイックミラーアレイ10の製造方法の一例を示せば次の通りである。図3に示すように、反射率の立ち上がり波長の異なる複数のダイクロイックミラー一面を波長の大小順に積層し、これを斜め（例えば45度）に板状に切り出す。この板状に切り出したアレイを横にすれば図1に示すダイクロイックミラーアレイとなる。

20

【0019】図4は本発明の他の実施例図である。図1と異なるところは各ダイクロイックミラーアレイの後段にそれぞれ分光器30₁、30₂、30₃を挿入した点である。各分光器の出力は受光器20₁、20₂、20₃で個別に受光する。このような構成により、より広い波長範囲を高分解能で同時に同じ入射光から分解することができる。

30

【0020】図5は図4の原理に基づいた一実施例を示す構成図である。測定対象51からの光をレンズ52により平行光にしてダイクロイックミラーアレイ10に入射する。まず第1のダイクロイックミラーM₁で反射した波長λ(<λ₁)の光が分光器30₁に入る。

40

【0021】分光器30₁は、第1のレンズ31、入射スリット32、第2のレンズ33、回折格子34、第3のレンズ35から構成されている。第1のレンズ31はダイクロイックミラーM₁からの平行光を絞る。結像位置（測定対象の実像面）にはスリット32が置かれている。スリット32は測定対象と共に位置にある。スリット32上の像是再び第2のレンズ33により平行光となり回折格子34に入射し、ここで回折した光は第3のレンズ35で絞られ受光器20₁上に集束する。

50

【0022】受光器20₁は複数の受光素子を2次元状

に配列したものである。前記スリット52を測定対象と共に位置に置いているため、この2次元状配列の受光器20₁を用いることにより1次元画像分光が可能となる。例えば測定対象の横方向(空間軸)A-Bは受光器20₁の縦方向A'-B'となり、2次元状配列の横方向に波長のスペクトル分解が得られる。なお、他のダイクロイックミラーについても同様の分光器および受光器がそれぞれ設けられる。

【0023】図6は更に他の実施例図である。測定対象51からの光はレンズ52により平行光となった後再びレンズ53で絞られ、スリット54上に結像する。スリット54上の測定対象の実像は次のレンズ55により平行光となってダイクロイックミラーM₄に入射する。

【0024】ダイクロイックミラーM₄からの反射光は、回折格子34とレンズ35より構成された分光器30₁₁に入る。回折格子34で回折した光は図5の場合と同様にレンズ35を通って受光器20₁上に集束する。このような構成においては、スリット54の幅は1種類しか選べないが、図5の実施例と同様に1次元画像分光が可能である。なお、他のダイクロイックミラーについても同様の個別に分光器が用いられる。

【0025】

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、位置的に波長分解を達成するものの入射光を素子数で分割してはおらず、そのためほぼ総ての入射光が波長分解された上で受光され、飛躍的に明るい分光アレイ素子が実現でき、光利用効率の高い分光装置を容易に得ることが*

*できる。また、各ダイクロイックミラーの後段に個別に分光器を置くことにより、より広い波長範囲を容易に高分解能で分解することができる。また、本発明のダイクロイックミラーアレイ製造方法によれば、簡単な方法でダイクロイックミラーアレイを製作することができ、実用に供してその効果は大きい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る分光装置の一実施例を示す構成図

【図2】ダイクロイックミラーの反射率特性を示す図

10 【図3】ダイクロイックミラーアレイの製造方法を説明するための図

【図4】本発明の他の実施例を示す構成図

【図5】図4の原理に基づく一実施例構成図

【図6】図4の原理に基づく他の実施例構成図

【図7】従来のリニア分光素子の一例を示す図

【図8】従来の分光センサの一例を示す図である。

【符号の説明】

10 ダイクロイックミラーアレイ

20 光検出器

20₁ 受光器

30₁, 30₂, 30₃, 30₁₁ 分光器

31, 33, 35, 52, 53, 55 レンズ

32, 54 スリット

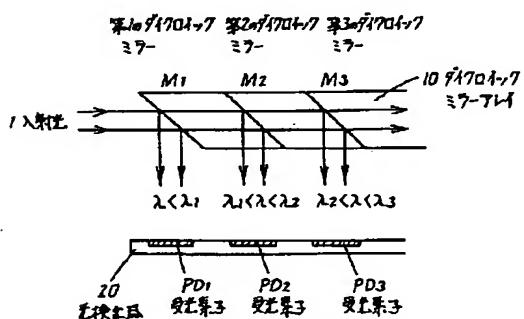
34 回折格子

51 測定対象

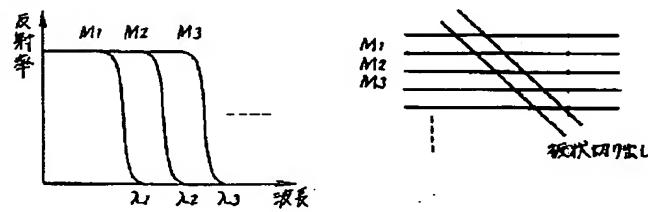
M₁, M₂, M₃ ダイクロイックミラー

PD₁, PD₂, PD₃, 受光素子

【図1】

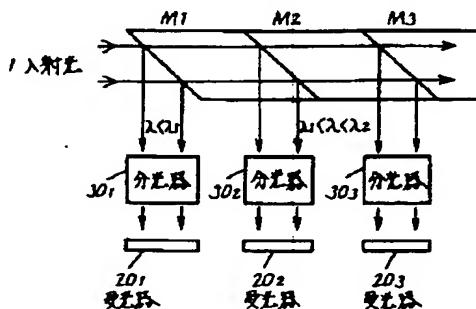


【図2】

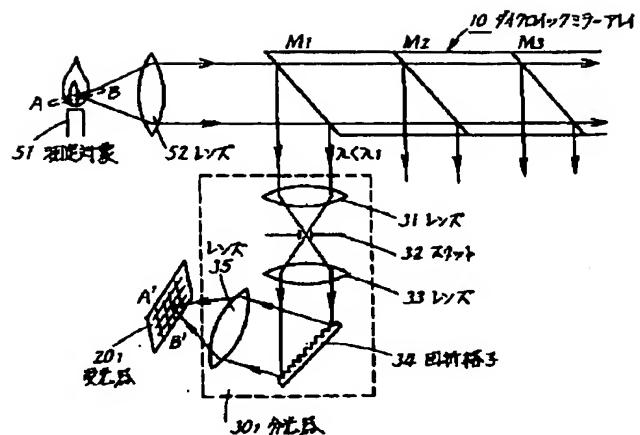


【図3】

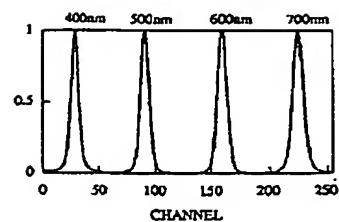
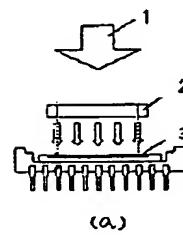
【図4】



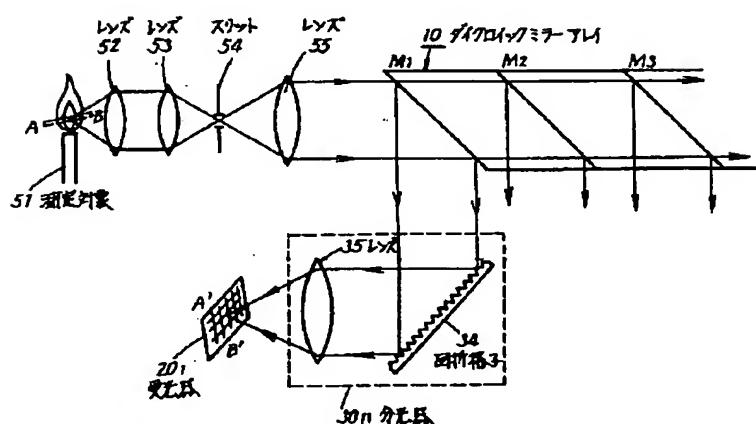
【図5】



【図7】



【図6】



【図8】

